Aplicação da metodologia gm/lo para projeto analógico utilizando dispositivos de escala nanométrica

Luiz Antônio da Silva Jr.

Tanísia Possani

Luiz Roberto Pavanato

Alessandro Girardi

Universidade Federal do Pampa Grupo de Arquitetura de Computadores e Microeletrônica



28º Simpósio Sul de Microeletrônica





Roteiro



- Introdução;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Exemplo de projeto;
- Resultados;
- Conclusões.



Introdução



- Avanço da microeletrônica:
 - Aumento da velocidade dos dispositivos;
 - Redução do espaço físico utilizado;
 - Redução do consumo de potência dos circuitos.
- Estudo de novas tecnologias de transistores:
 - FinFET;
 - CNTFET.
- Modelos elétricos das novas tecnologias:
 - Não fornecem uma relação direta entre corrente, tensão e transcondutâncias.



Objetivos



- Propor uma nova metodologia de projeto analógico adequada a novas tecnologias de fabricação de nanodispositivos;
- Definir uma forma sistemática para projetar circuitos analógicos utilizando:
 - Equações do circuito;
 - Gráficos auxiliares:
 - gm/ld vs ln
 - gm/ID vs VGS
 - Simulação elétrica.



Metodologia



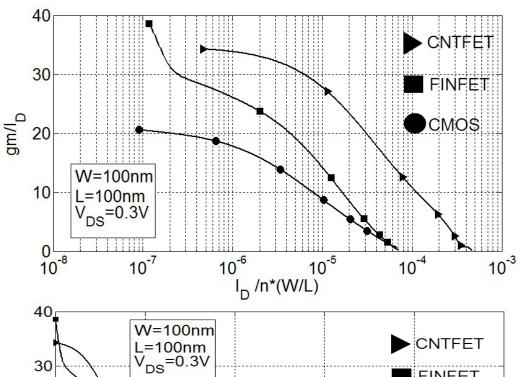
- A metodologia de projeto gm/lo considera a relação entre a transcondutância gm sobre a corrente DC lo e a corrente de dreno normalizada IN=ID/(W/L) como a variável fundamental de projeto;
- Está relacionada ao desempenho dos circuitos analógicos;
- Fornece um indicativo da região de operação do dispositivo;
- Proporciona uma estimativa bastante precisa para o cálculos das dimensões dos transistores.



Metodologia

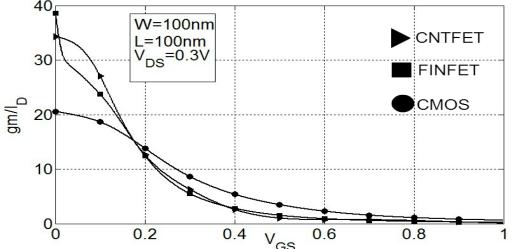


Gráficos simulados para transistor do tipo n



Relação:

$$\frac{gm}{I_D} = \frac{1}{I_D} \cdot \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{\partial (\ln(I_D))}{\partial V_{GS}}$$

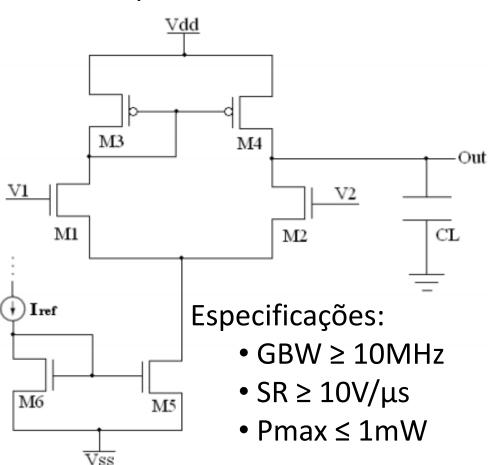




Exemplo de Projeto



Amplificador diferencial:



Projetar com as tecnologias:

- CMOS 32nm;
- FinFET 32nm;
- CNTFET 32nm.

Visando dimensionar:

- A largura de gate p/ CMOS;
- O nº de fins p/ FinFET;
- O nº de nanotubos p/ CNTFET.

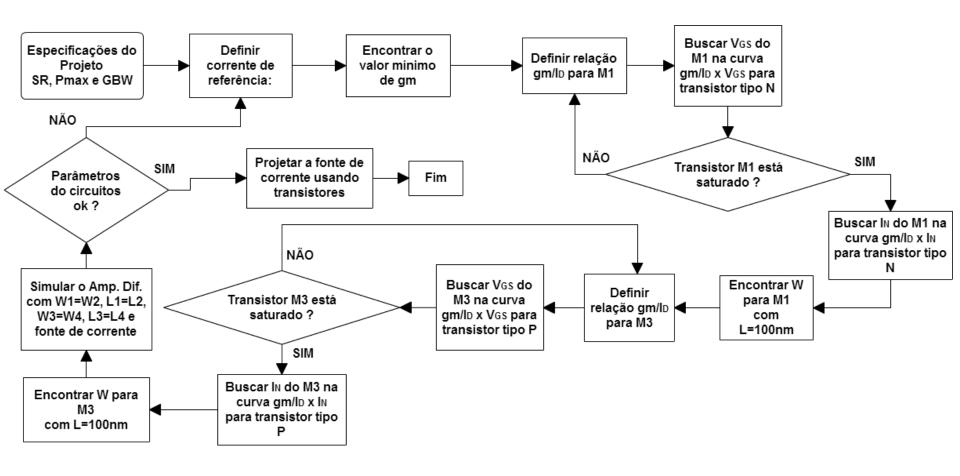
Comprimento de gate fixado em 100nm.



Exemplo de Projeto



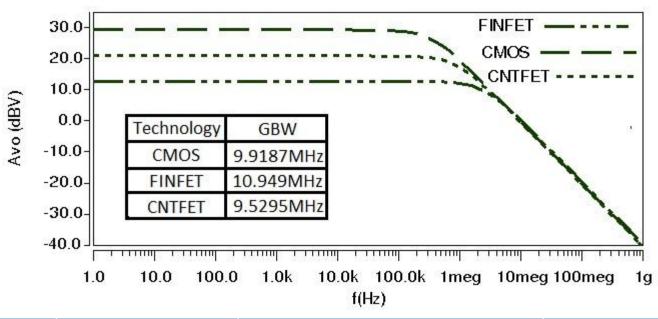
Fluxograma do projeto:





Resultados





Tecnologia	Transistor	Largura de Gate	Potência	SR
CMOS	M1, M2	1,08μm	176,72μW	10,64V/μs
	M3, M4	9,53μm		
	M5, M6	0,56μm		
FINFET	M1, M2	W=3*160nm=480nm	182,16μW	15,81V/μs
	M3, M4	W=7*160nm=1120nm		
	M5, M6	W=3*160nm=480nm		
CNTFET	M1, M2	W=22*3,01nm=66,3nm	171,10μW	9,35V/μs
	M3, M4	W=22*3,01nm=66,3nm		
	M5, M6	W=13*3,01nm=39,2nm		



Conclusões



- A metodologia gm/ID mostrou-se apropriada para o projeto de blocos analógicos compostos por dispositivos em escala nanométrica, como CMOS, FinFET e CNTFET;
- A metodologia gm/ID mostrou ser uma alternativa para o projeto com novos dispositivos sem que haja a necessidade de o projetista conhecer com detalhes o modelo elétrico da tecnologia;
- Como trabalhos futuros, pretende-se explorar a metodologia gm/ID incluindo também uma etapa de projeto para o comprimento de canal dos dispositivos.

28º Simpósio Sul de Microeletrônica

Obrigado!

Luiz Antônio da Silva Jr.

luizjunior@alunos.unipampa.edu.br

Portal UNIPAMPA

www.unipampa.edu.br

GAMA

http://alegrete.unipampa.edu.br/gama

Apoio:





Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul



Universidade Federal do PampaCampus Alegrete



Grupo de Arquitetura de Computadores e Microeletrônica UNIPAMPA